

2023年5月24日

集じん技術委員会
正副委員長関係 各位

(一社) 日本粉体工業技術協会
集じん技術委員会
委員長 福井 国博

**2023年度第2回
集じん技術委員会正副委員長会議開催のご案内**

時下 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は日本粉体工業技術協会の活動に種々ご協力いただき厚く御礼申し上げます。
さて、集じん技術委員会においては、「ろ布性能および乾式小型ろ過集じん装置の性能評価試験法に関する国際標準化」を行う計画であります。
つきましては第2回集じん技術委員会正副委員長会議を下記次第にて開催致しますので、ご多忙中恐縮ですが、ご出席の上ご審議下さる様お願い申し上げます。

記

日 時 : 2023年5月25日(木) 9:00~10:20

実施方法 : WEB (Teams) 会議

出席予定者 : 福井委員長、森下副委員長、
オブザーバ : 井村オブザーバー、
金岡アドバイザー、事務局

議 題 :

1. WG7 今後の対応について

規格2 (23742) に関して

現在 30.99→40.00 期限 5/17
DIS 投票の実施に向けたドラフト修正の提出

規格1 に関して

試験結果の報告、規格骨子の策定。
山隈氏のエキスパート登録。

2. WG7 今後の対応について

規格3 (16313-2) に関して

現在 30.60→40.00 期限 11/2
DIS 登録に向けたドラフト修正 (試料粉体の選定、Annex への試験結果の追加)

規格 (18992) に関して

NP 投票の実施検討

3. Plenary, Web 会議への対応について

9/19 午後 WG5 Meeting, 9/20 午前 WG7 Meeting, 9/22 Plenary Meeting
Web WG Meeting 会議, 中国との事前会議の実施

以上